光電子収量分光 (PYS)の閾値の自動判定

Determination of threshold of photoelectron yield spectroscopy (PYS)

物材機構¹ ○柳生進二郎¹・吉武道子¹・知京 豊裕¹

NIMS ¹, °Shinjiro Yagyu¹, Michiko Yoshitake¹, Toyohiro Chkyow¹

E-mail: YAGYU.Shinjiro@nims.go.jp

1. はじめに

有機半導体や電極材料開発において、電子・ホールが移動する価電子帯や HOMO レベルが重要である。この値は、光電子分光収量分光法(PYS)の光電子放出閾値から求められる。この閾値の一般的な解析方法は、Fowler の光電効果の理論をもとに、PYS 強度の平方根をとり、その傾きとバックグラウンドとの交点から閾値を求める。 現状では、この解析方法を自動化したものはなく、解析者が一つ一つのスペクトルを見て、閾値を求めている。そのために、解析者の経験などから値に違いが生じることがあるとともに、今後の Big data 化のためには、解析の自動化が求められる。従来からある Fowler の式による最小二乗回帰(Fitting)と Fowler の式よりパラメータを変えて計算したデータによる機械学習の 2 つの方法で、実際の測定データ(Au)を用いて閾値の自動解析の検討を行った。

2. データセット

教師あり機械学習には、千のオーダー以上のデータセット(特徴量と教師データ)が必要である。そのような大量の実験データセットを持っていないため、PYS の解析式を用い、そのパラメータ(閾値(教師データ)、温度、規格化、バックグラウンドの4つ)を変え、ノイズ(ポアソンノイズ、ガウシアンノイズ)、を重畳したスペクトルを特徴量データとして作成した。なお、特徴量は45個(4.0eV から 6.2eV まで 0.05eV 刻みの強度の値)、教師データは1個(閾値)のデータセットを6300 作成した。

3. 結果・検討

作成した計算データを用いて機械学習の識別結果を表に示す。決定木を用いたアンサンブル識別機である(Gradient boosting)では、98%以上の高い識別性能を示した。Fitting 及び機械学習による残差プロット(予測結果と教師データとの差)から、機械学習では、初期値の推定が不要な点、ノイズ耐性の点で Fitting より優れていると考えられる。実際の Au のデータについて熟練した解析者が解析した結果に対して、機械学習では近い値を予測したのに対し、Fitting では大きな

信号成分の影響を受け高い値を予測した。今後,自動解析の精度や信頼性を高めていくためには、より多くの実験データを用いて機械学習の検証を行い、モデルの改良などを行う必要がある。

Model	Accuracy	Prediction [eV]	Residual [eV]
	(Test Data)	(Au(exp.) Data)	Au(exp.): 4.47eV
Linear Regression	0.713	3.97	0.49
SVM (kernel=rbf)	0.981	4.5	-0.03
Decision Tree	0.944	4.5	-0.03
Gradient Boosting	0.989	4.5	-0.03
Fitting		4.97	-0.5

表 モデルによる識別率(Accuracy)と実際のデータと予測の差